

SEM 初階使用者考試通知

主旨：4 月 18、19 日舉行 SEM 電子顯微鏡初階使用者執照考試

說明：

1. 考試時間：4 月 18 日中午 12：30 於研一教室筆試，4 月 19 日安排定順序操作考。
2. 考試內容：電子顯微鏡基本操作及使用，筆試內容請參考筆試內容請熟讀網頁中，相關資料及初階必讀手冊，操作考則需請各實驗室自行訓練。**必須通過考試（包括筆試與操作考），方能准許其進入實驗室使用電子顯微鏡。**
3. 報名資格：2002/10/13 至 2003/4/6 之間見習時數達 25 小時或見習次數達 10 次以上的各研究實驗室成員。
4. 報名時間：即日起至 4 月 11 日前。
5. 報名方式：將報名表填妥，並附上有指導老師簽名之見習護照，於報名期限前，繳給李良箴。
6. 操作考試順序：4 月 14 日前公佈於 SEM 網站上。
(<http://140.120.11.1/sem>)
7. 上一梯次通過者，如已超過三個月未上機，已被取消使用權如欲取回使用權者，請與李良箴連絡，另外安排時間，再考一次操作考。
8. 報名表：

報名表

姓名	所屬實驗室	性別	聯絡電話	就讀年級

指導老師簽名：_____